

## 年吉・ティクシエ三田研究室

[ MEMS/NEMS ]



生産技術研究所 マイクロナノ学際研究センター

Centre for Interdisciplinary Research on Micro-Nano Methods

工学系研究科 電気系工学専攻（修・博）

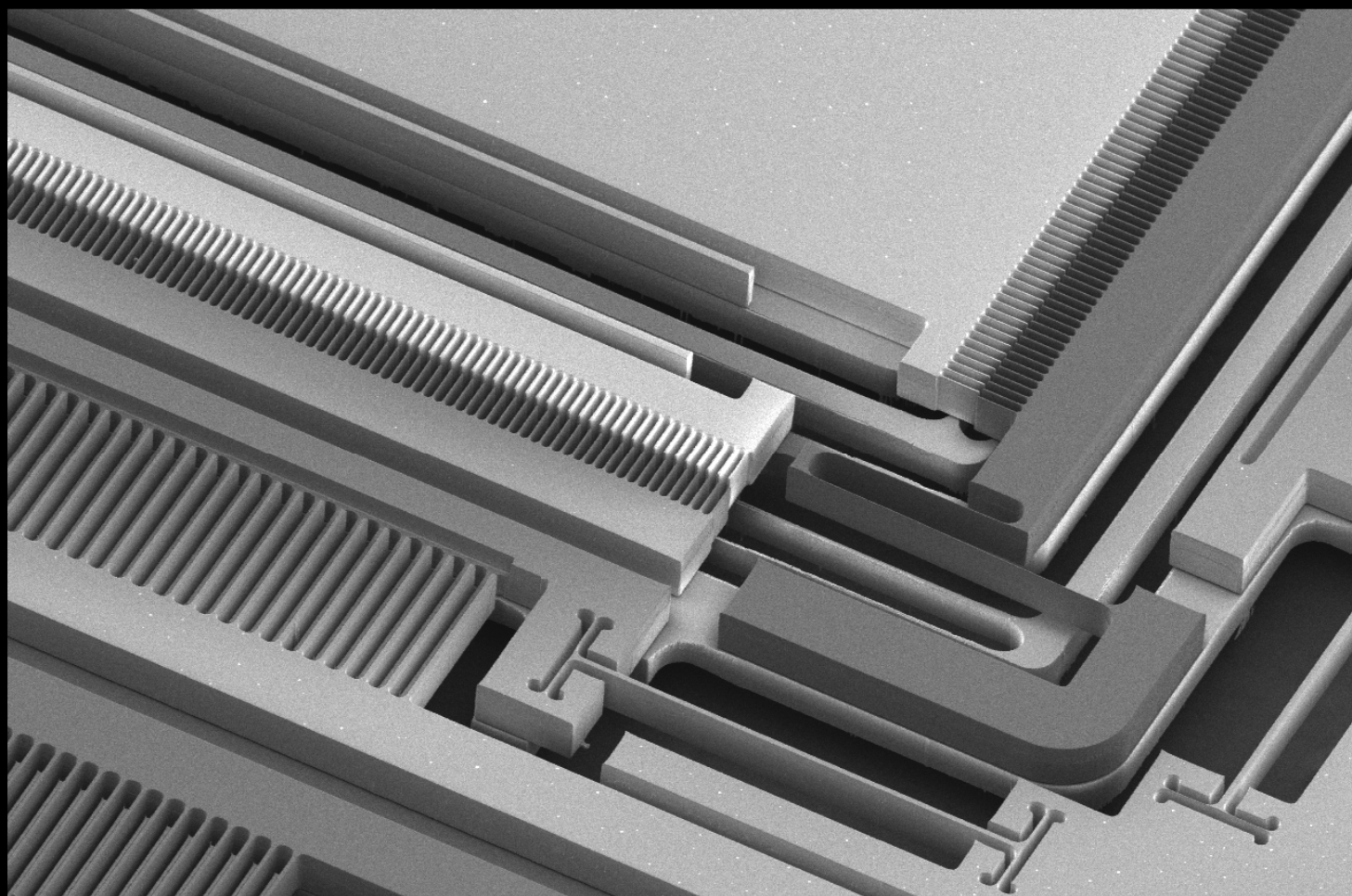
マイクロマシンシステム工学

工学系研究科 先端学際工学専攻（博）

<http://toshi.iis.u-tokyo.ac.jp>

## Comme Ça de MEMS

## MEMS Actuators and Sensors



半導体微細加工技術を用いたMEMSセンサ、アクチュエータ、エネルギーハーベスタ、バイオセンシングを研究しています。材料、プロセス、デバイス、システムからIoTサービスまで、技術レイヤーを俯瞰したエンジニアリング・センスを磨きたい人は、学生・社会人を問わず歓迎します。

